This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: 02-188723 [JP 2188723 A] PUBLISHED: July 24, 1990 (19900724)

INVENTOR(s): TANIGUCHI HIDEAKI ORIMURA RIYOUJI SASANO AKIRA

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation),

JP(Japan)

APPL. NO.: 01-007614 [JP 897614] FILED: January 18, 1989 (19890118)

ABSTRACT PURPOSE:

To reduce the resistance of a scanning signal line and to write a signal to a picture element electrode by forming an opaque metal film as a conductive film constituting a scanning signal line.

CONSTITUTION:

The scanning signal line GL is formed of a composite film consisting of a 1st conductive film g1 and a 2nd conductive film g2 provided above it, and the 1st conductive film g1 of this scanning signal line GL is formed integrally in the same manufacturing process with the 1st conductive film g1 of a gate electrode GT. The 2nd conductive film g2 is formed of aluminum (Al) by, for example, sputtering to about 900 - 4,000 angstroms. Consequently, the 2nd conductive film g2 reduces the resistance value of the scanning signal line GL and signals can securely be written to picture element electrodes.

5 0 0 3 3 8 7370-2H 6422-5C 7514-5F

8624-5F H 01 L 29/78 3 1 1 A 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全24頁)

◎発明の名称 液晶表示装置

❷出 頤 平1(1989)1月18日

⑫尧 明 者 谷 口 秀 明 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

@尧 明 者 折 村 良 二 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

②発明者 笹野 晃 千葉県茂原市早野3300番地株式会社日立製作所茂原工場

内

⑪出 顕 人 株式会社日立製作所

砂代 理 人 弁理士 中村 純之助

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

明 細 書

1. 発明の名称 被晶表示装置

2. 特許請求の範囲

- 1 ・ 薄原トランジスタと面素電極とを軽素の一様 成要素としアクティブ・マトリックス方式のの 高要示接電において、走査信号線を構成する場際 電膜と保持容量素子の電極膜とを阿一の不通明 金属膜で形成し、上記走査信号線の映像信号線 との交差部における上記不透明金属膜の備を他 の部分の幅より狭くしたことを特徴とする液晶 表示装置。
- 2 . 疎膜トランジスタと面素電極とを面裏の一線 成要素としアクティブ・マトリックス方式のの 高表示装置において、走査信号線を構成する導 電膜と保持容量素子の電極膜とを同一の不通明 金属膜で形成し、上記保持容量素子の電極膜を 上記走査信号線に沿って設け、上記面素電極の 端部を上記走査信号線と直角に設けたことを特 徴とする被晶表示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明はたとえば弾膜トランジスタと画 素電低と を 商素の一様成 要素とするアクティブ・マトリックス方式のカラー液晶 表示装置等の液晶表示装置に関するものである。

〔従来の技婚〕

従来のアクティブ・マトリックス方式の液晶表示装においては、特開昭61-151516号公帽に示されるように、走査信号線、ゲート電極、保持容量素子の電極膜をITO (インジュウム・姆強化物)膜で構成しており、また保持容量素子の電極膜を走査信号線から分岐させている。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかし、このような液晶表示装置においては、 ITO膜のシート抵抗が大きいから、走査信号線 の抵抗が大きくなるので、画楽電極への信号書き 込みができなくなる。

そこで、走空信号線、ゲート電極、保持容量素 子の電循膜をクロム膜で構成することが考えられ、 す無くの間のンヨートが多くなり、歩智まりが恐 くなる。

また、走査信号線、保持容量素子の電極数をクロム膜で構成したときに、保持容量素子の電極膜を走査信号線から分岐させてたときには、関ロ率が低下するから、面値が強くなる。

この発明は上途の三三を解決することになされたもので、 要素電極への信号書き込みができなくなることがなく、 しかも歩留まりがよい核晶表示装置、 画像が明るい核晶表示装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するため、この発明においては、 津護トランジスタと西海電優とを西森の一棟成要 者としアクティブ・マトリックス方式の液晶表示 装置において、走査信号級を構成する連盤額と保

また、この核晶表示装置においては、保持容量 発子の電振展を走変信号線に沿って設け、面景電 係の端部を走変信号線と直角に設けているから、 関口率が大きくなる。

(実施例)

この発明を適用すべきアクティブ・マトリックス方式のカラー被品表示装置の被品表示部の一直素を第2回(憂部平面回)で示し、第2回のローロ切断線で切った断面を第3回で示す。また、第4回(憂部平面回)には、第2回に示す面素を複数配置した液晶表示部の変部を示す。

第2 図~第4 図に示すように、被品表示装置は、下部透明ガラス基板 S U B 1 の内側(液晶側)の表面上に、輝原トランジスタTFTおよび透明菌素電価 I T O を有する面景が構成されている。下部透明ガラス基板 S U B 1 はたとえば 1.1[am] 程度の厚さで構成されている。

各面素は、弱胞する2本の走査信号線(ゲート信号線または水平信号線) G L と、関疫する2本の映像信号線(ドレイン信号線または垂直信号線)

〔作用〕

この被品表示装置においては、走査信号線を構成する導電頭を不透明金属膜で形成しているから、走査信号線の抵抗が小さく、また走査信号線の映像信号線との交差部における不透明金属膜の報を他の部分の幅より狭くしているから、走査信号線と映像信号線との重なり面積が小さい。

D L との交差領域内(4本の信号線で囲まれた領域内)に配置されている。走査信号線G L は、第2 図および第4 図に示すように、列方向に延在し、行方向に複数本配置されている。映像信号線D L は、行方向に延在し、列方向に複数本配置されている。

各面素の部域トラングスタイスのは、トラングスタイスのでは、トラングスタイスのでは、トラングスタイスのでは、トラングスタイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスのでは、アイスをはないるがは、アイスをはないれるがは、アイスをはないれるがは、アイスをはないれるがはないれるのはないれるないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるがはないれるのはないれ

前記ゲート電腦GTは、第5回(所定の製造工 程における要部平面図)に詳細に示すように、走 査信号級GEから行方向 (第2回および第5回に) おいて下方向)に変出する丁字形状で構成されて いる(丁字形状に分岐されている)。つまり、ゲ ート電極GTは、映像信号線DLと実費的に平行 に延在するように構成されている。ゲード電播Gご では、意味トランジスタTFT1~TFT3のそ れぞれの形成領域まで突出するように構成されて いる。建設トランジスタTFT1~TFT3のそ れぞれのゲート電压GTは、一体に(共通ゲート 電極として)構成されており、同一の走盗信号線 GLに連続して形成されている。ゲート電幅GT は、薄膜トランジスタTFTの形成領域において 大きい段差をなるべく作らないように、単層の第 1 導電膜 g 1 で構成する。第1 導電膜 g 1 は、た

この液品表示装置におけるゲート電極の大きさ

はもちろん、上述した本来の大きさよりも大きく まれる

ゲート電極GTのゲートおよび選先の機能面からだけで考えれば、ゲート電極GTおよびその配線GLは単一の層で一体に形成してもよく、この場合不透明導電材料としてSiを含有させたAl 純Al、およびPdを含有させたAl等を選ぶことができる。

前記走査信号線 G L は、第1 導電膜 g 1 および その上部に設けられた第2 導電膜 g 2 からなる複合膜で構成されている。この走査信号線 G L の第1 導電膜 g 1 と 両一製造工器で形成され、かつ一体に構成されている。第2 導電膜 g 2 はたとえばスパッタで形成されたアルミニウム (A 1) 膜を用い、900~4000[人]程度の 関厚で形成する。第2 導電膜 g 2 は、走査信号線 G L の抵抗値を低減し、信号伝達速度の高速化(西瀬の情報の書込特性)を図ることができるように構成されている。

また、走査信号線GLは、第1導電膜g1の領

寸法に比べて第2萬電限 g 2 の幅寸法を小さく機成している。すなわち、走査信号線GLは、その個盤の段差形状をゆるやかにすることができるので、その上層の絶象膜GIの表面を平担化できるように構成されている。

・ 純森膜 G I は、 解膜トランジスタTFT1~TFT3のそれぞれのゲート絶縁膜として使用される。 純緑膜 G I は、ゲート電極 G T および走 室 信号線 G L の上層に形成されている。 純緑膜 G I はたとえばブラズマCVDで形成された窒化珪 素膜を用い、3000 [人] 程度の膜厚で形成する。 前述のように、 純緑膜 G I の表面は、 滞膜 トランジスタエFT1~TFT3のそれぞれの形成 領域および 走 変信号線 G L 形成領域において平担化されている。

i型半導体層ASは、第6図(所定の製造工程 における要部平面図)で詳細に示すように、複数 に分割された課題トランジスタTFT1~TFT 3のそれぞれのチャネル形成領域として使用され る。複数に分割された課題トランジスタTFT1 型半導体層ASの島領域で構成されている。 1 型 半導体層ASは、非晶質シリコン膜または多結晶 シリコン質で形成し、約1800[人]程度の膜準で形成する。

A S を乗り越える際の断線に起因する線欠陥の発生する確率を低減することができる。つまり、面 素の複数に分割された群膜トランジスタTFT1 ~TFT3のそれぞれの主型半導体層 A S を一体 に構成することにより、映像信号線 D L (ドレイ ン電価 S D 2) が主型半導体層 A S を 1 度だけし か乗り越えないためである (実際には、乗り始め と乗り終わりの2 度である)。

前記:型半導体層ASは、第2図および第6図に詳細に示すように、走査信号線GLと映像信号線DLとの交差部(クロスオーバ部)の両者間まで延在させて設けられている。この延在させた:型半導体層ASは、交差部における走査信号線GLと映像信号線DLとの短絡を低減するように構成されている。

画素の複数に分割された薄膜トランジスタTFT1~TFT3のそれぞれのソース電価SD1とドレイン電価SD2とは、第2図、第3図および第7図(所定の製造工程における要部平面図)で詳細に示すように、i型半導体層AS上にそれぞ

のドレイン電径SD2が主要体度ASの体度ASの体度ASの関係、N。型学導体を加速を通過を加速を対する関係を対する限度の対象を対する限度をSD2が断距性をSD2が可能をSD2が可能をSD2が可能を対するできる。つまり、点点に対して対象を関係ASの発生する点をがなる。つまり、1型半導体層ASの分のはないできる。D2が主型半導体層ASの発生する点を対するを対している。D2が主型半導体層ASの分のよりに発生する点をが3分のはは、を対象を表している。D2が主要半導体層ASの分の1に低減できる。

また、この液晶表示装置のレイアウトと異なるが、主型半導体層ASを映像信号線DLが直接乗り越え、この乗り越えた部分の映像信号線DLをドレイン電価SD2として構成する場合、映像信号線DL(ドレイン電価SD2)が主型半導体層

れ避隔して設けられている。ソース電極SD1、ドレイン電極SD2のそれぞれは、回路のバイアス価性が変ると、動作上、ソースとドレインとが入れ替わるように構成されている。つまり、薄膜トランジスタTFTは、FETと同様に双方向性である。

ソース電信 S D 1 、ドレイン電信 S D 2 のそれぞれは、N°型半導体層 d 0 に接触する下層係から、第 1 導電膜 d 1 、第 2 導電膜 d 2 、第 3 導電膜 d 3 を 取次重ね合わせて構成されている。ソース電信 S D 1 の 第 1 導電膜 d 1 、第 2 導電膜 d 2 および第 3 導電膜 d 3 は、ドレイン電信 S D 2 のそれぞれと同一製造工程で形成される。

第1 返電膜 d 1 は、スパッタで形成したクロム 膜を用い、500~1000[人]の膜厚(この液晶表示 装置では、600[人]程度の膜厚)で形成する。クロム膜は、膜厚を厚く形成するとストレスが大き くなるので、2000[人]程度の膜厚を越えない範囲 で形成する。クロム膜は、N°型半導体層 d 0 との接触が良好である。クロム膜は、検述する第2 | 異シリサイド (MoSi, TiSi, TaSi, W | Si,) 顔で形成してもよい。

第1 選電器は1 を写真処理でパターニングした 後、同じ写真処理用マスクであるいは第1 選電器 は1をマスクとしてN・型半選体層は0 が除去される。つまり、i型半選体層AS上に残っていた N・型半選体層は0 は第1 選電膜は1 以外の部分 がセルフアラインで除去される。このとき、N・型半選体層は0 はその厚さ分は全て除去さまれる。 型半選体層は0 はその厚さ分は全て除去さまれるよう エッチされるのでi型半導体層ASも若干その 扱面部分でエッチされるが、その程度はエッチ時間で制御すればよい。

しかる後、第2導電膜 d 2 がアルミニウムのスパッタリングで3000~5500[人]の膜厚 (この液品表示装置では、3500[人]程度の膜厚) に形成される。アルミニウム葉は、クロム膜に比べてストレ

このように、酸素の複数に分割された溶膜トランジスタTFT1~TFT3において、ソース電低SD1、ドレイン電低SD2のそれぞれの第1~深電膜d1のチャネル形成領域側を第2導電膜d2および第3端電膜d3に比べて大きいサイスで

FTの動作速度の高速化および映像信号場DLの信号伝達速度の高速化を図ることができるように構成されている。つまり、第2週電頭は2は、百乗の書込特性を向上することができる。第2項電 要は2としては、アルミニウム膜の他に、シリコン (Si) や網 (Cu) やパラジウム (Pd) を添加物として含有させたアルミニウム膜で形成してもよい。

第2連電線 d 2 の写真処理技術によるパターニング後、第3連電線 d 3 がスパッタで形成された透明導電旗 (ITO: ネサ線)を用い、1000~2000 [人]の膜厚 (この被呂表示装置では、1200 [人]程度の膜厚)で形成される。この第3通電膜 d 3 は、ソース電低SD1、ドレイン電低SD2 および映像信号線DLを構成するとともに、透明 番素電低ITOを構成するようになっている。

構成することにより、ソース就権SD1、ドレイイン電価SD2のそれぞれの第1導電膜は1間の対法で、辞頭トランジスタTFTのゲート長 Lを見たすることができる。第1導域版は1間の難隔することができるので、薄頭トランとで表して表にすることができる。

D1の類と導電膜は2は、第1導電膜は1のクロ ム膜がストレスの増大から厚く形成できず、主型 半導体層 A S の段差形状を乗り越えられないので、 この主型半導体層ASを乗り越えるために構成さ れている。つまり、第2進電膜42は、厚く形成 することでステップカバレッジを向上している。 第2導電碟d 2 は、厚く形成できるので、ソース ^{*} 電価SD1の抵抗値(ドレイン電極SD2や映像 信号級DLについても同様)の低減に大きく客与 している。第3準電視43は、第2連電機42の i型半導体層ASに起因する段差形状を乗り越え ることができないので、気2導電膜42のサイズ を小さくすることで舞出する第1導電調 d 1 に接 紙するように構成されている。第1週電器41と 男3選電源するとは、接着性が良好であるばかり か、両者間の接続部の段差形状が小さいので、確

と、この第1導電膜は1の上部に形成され、第1 導電調は1に比べて比抵抗量が小さく、かつ第1 導電膜 d 1 に比べて小さいサイズの第2導電膜 d 2とで構成し、この第2連電膜は2から露出する 第1海電膜は1に透明面楽電幅ITOである第3 準電膜 d 3 を接続することにより、浮膜トランジ スタTFTと透明画楽電瓶ITOとを確実に控航 することができるので、断線に起因する点欠陥を 低減することができる。しかも、ソース電振SD 1は、毎1導電膜d1によるバリア効果で、抵抗 虹の小さい男2導電膜は2(アルミニウム膜)を 用いることができるので、抵抗値を低減すること ができる。

ドレイン電価SD2は、映像信号線DLと一体 に構成されており、同一製造工程で形成されてい る。ドレイン電極SD2は、映像信号線DLと交

差する列方向に突出したし字形状で構成されてい る。つまり、画素の複数に分割された薄膜トラン ジスタTFT1~TFT3のそれぞれのドレイン 電価SD2は、同一の映像信号線DLに接続され ている.

前記透明画素電極ITOは、各画素毎に設けら れており、液晶表示部の直兼電極の一方を構成す る。透明画素電極ITOは、画素の複数に分割さ れた薄膜トランジスタTFT1~TFT3のそれ ぞれに対応して3つの透明画業電極(分割透明菌 兼名価) ITO1、ITO2およびITO3に分 割されている。透明画楽電極ITO1は、意味と ランジスタTFTIのソース電極SD1に接続さ れている。透明画剤電極ITO2は、薄膜トラン ` とにより、画素の分割された一部分(たとえば、 ジスタTFT2のソース電框SD1に接続されて いる。透明画素電極ITO3は、薄膜トランジス タTFT3のソース電板SD1に接続されている。

透明面素電低ITO1~ITO3のそれぞれは、 澤膜トランジスタTFT1~TFT3のそれぞれ と同様に、実質的に同一サイズで構成されている。

透明画楽電価ITO1~ITO3のそれぞれは、 岸頂トランジスタTFT1~TFT3のそれぞれ の主型半導体層ASを一体に構成してある(分割 されたそれぞれの薄膜トランジスタTFTを一個 所に集中的に配置してある)ので、L字形状で構 成している。

このように、関接する2本の走査信号線GLと 隣接する2本の映像信号線DLとの交差領域内に 配置された顕素の薄膜トランジスタTFTを複数 の薄膜トランジスタTFT1~TFT3に分割し、 この複数に分割された薄膜トランジスタTFT1 ~TFT3のそれぞれに複数に分割した透明画素 電極ITO1~ITO3のそれぞれを接続するこ 薄膜トランジスタTFT1) が点欠陥になるだけ で、画素の全体としては点欠陥でなくなる(薄膜 トランジスタTFT2およびTFT3が点欠陥で ない)ので、画楽全体としての点欠陥を低減する ことができる。

また、前記画素の分割された一部の点欠陥は、

○1~1 T Q 3 のそれぞれを実質的に同一サイズで構成することにより、面兼内の点欠陥の面積を 均一にすることができる。

また、前記画者の分割された透明画典電艦ITズン 1 TO 3 のそれで、透明画典電艦IT O 1 ~ 1 TO 3 のそれで、透明画面 2 M IT O 1 ~ 1 TO 3 のでれた 1 TO 3 のでれた 1 TO 3 のでれた 1 TO 3 のでれた 1 TO 1 では 1 TO 1 でも 1 TO 1 でも 1 TO 1 でも 2 できる。 では 1 TO 1 できる。 できる 2 できる 2 できる 2 できる 2 できる 3 できる 2 できる 3 できる 3 できる 2 できる 3 できる 3 できる 3 できる 3 できる 3 で 2 できる 3 できる

障限トランジスタTFT上の保護戦PSV1の 上部には、外部光がチャネル形成領域として使用 される1型半導体層ASに入射されないように、 建蔵膜LSが設けられている。第2回に示すよう に、建蔵膜LSは、点様で囲まれた領域内に構成 されている。建蔵膜LSは、光に対する透底性が 高い、たとえばアルミニウム膜やクロム膜等で形成されており、スパッタで1000(人) 発度の原属に

形成する.

したがって、薄膜トランジスタTFT1~TFT3の共通半導体層ASは上下にある運光膜LSおよってササントを種GTによってサンドが、サートを種GTによりライト光が、は光膜LSとゲートを相似形に形では、 連体層ASより大き目でほぼとしとでは、 連体層ASより大きはほぼ同のである。は はほぼしたなる。は はほぼにことを連光膜 になるは はれ、前者のようゲート電優GTを連光膜は はれ、が利るようがのも。

なお、バックライトを上部透明ガラス基板SUB1 B2側に取り付け、下部透明ガラス基板SUB1 を顕原値(外部賃出側)とすることもでき、この 場合は還光膜LSはバックライト光の、ゲート電 値GTは自然光の選光体として働く。

辞願トランジスタTFTは、ゲート電極GTに 正のパイアスを印加すると、ソースードレイン間 のチャネル抵抗が小さくなり、パイアスを零にす ると、チャネル抵抗は大きくなるように構成され ている。つまり、薄膜トランジスタTFTは、透 明画業電価ITOに印加される電圧を制御するように構成されている。

被品LCは、下部透明ガラス基板SUB1と上部透明ガラス基板SUB2との間に形成された空間内に、被品分子の向きを設定する下部配向膜〇RI1に規定され、封入されている。

下部配向膜ORIlは、下部透明ガラス基板SUBI側の保護膜PSVIの上部に形成される。上部透明ガラス基板SUB2の内側(液量側)の表面には、カラーフィルタFIL、保護膜PSV2、共通透明面素電極(COM)ITOおよび前記上部配向膜ORI2が順次機層して設けられ

前記共通透明質素電低ITOは、下部透明ガラス基板SUBI側に面素毎に設けられた透明面素電低ITOに対向し、関接する他の共通透明面素電低ITOに対向し、関接する他の共通透明面素電低ITOには、コモン電圧Vcomが印加されるように構成されている。コモン電圧Vcom

昨日村で地区される出色画石に望むを書色しては、成されている。カラーフィルタドILは、面景に対向する位置に各面景ごとに構成され、染め分けられている。すなわち、カラーフィルタドILは、面景と同様に、関接する2本の走変信号はGLと関接する2本の映像信号はDLとの交差領域内にいる。会画素は、カラーフィルタドILの個々の所定色フィルタ内において、複数に分割されている。

カラーフィルタド I Lは、つぎのように形成することができる。まず、上部透明ガラス基板 S U B 2 の表面に染色基材を形成し、フォトリングラフィ技術で赤色フィルタ形成領域以外の染色基材を除去する。この後、染色基材を赤色染料で染め、固着処理を施し、赤色フィルタ R を形成する。次に、同様な工程を施すことによって、緑色フィル

保護膜PSV2は、前記カラーフィルタFILを異なる色に染め分けた染料が液晶してに適れることを防止するために設けられている。保護膜PSV2は、たとえばアクリル機能、エポキシ機能等の透明機能材料で形成されている。

この核晶表示装置は、下部透明ガラス基板 S U B 1 個、上部透明ガラス基板 S U B 2 個のそれぞれの層を別々に形成し、その後下部透明ガラス基板 S U B 2 とを重ね合せ、両者間に核晶LCを封入することによって組み立てられる。

前記核品表示部の各面素は、第4回に示すように、走査信号線GLが延在する方向と同一列方向に複数配置され、面素列 X、, X , , X , , 、 、 のそれぞれを構成している。各面素列 X、, X , , X , , 、 、 ののそれぞれの面素は、 群殿トランジスタTFT1~TFT3および透明面素電福ITO1~ITO3の配置位置を同一に構成している。 つまり、 面素列 X , , X , , …のそれぞれの面景は、 神順トランジスタTFT1~TFT3の配置位置

同に、東軍は字単しし、東軍は字章したのでれてれが存在するので、それらの存在に相当する分、各選者とカラーフィルタドILの各色フィルタとの位置合せ余裕寸法を確保する(位置合せマージンを大きくする)ことができる。さらに、カラーフィルタドILの各色フィルタを形成する際に、具色フィルタ間の位置合せ余%できる。

すなわち、この液晶表示装置では、関接する 2 本の走査信号線 G L と隣接する 2 本の映像信号線 G L と隣接する 2 本の映像信号線 D L との交差領域内に画景を構成し、この画景に対向する位置にカラーを放ける F I L の各色フィルタを形成することできるより、前述の点欠陥を低減することができるとできる。

を左側、透明蓄兼電循ITO1~ITO3の配置 位置を右側に構成している。 面景列 X , , X , ... のそれぞれの行方向の次段の画素列 X。, X。, … のそれぞれの画者は、面景列 X 1, X 1, …のそれ ぞれの面景を前記映像信号線DLに対して線対称 で配置した面景で構成されている。すなわち、西ゴ 素列X*, X*, …のそれぞれの面素は、薄膜トラ ンジスタTFT1~TFT3の配置位置を右側、 透明画素電信ITO1~ITO3の配置位置を左 側に構成している。そして、面景列 X **, X **, … のそれぞれの直滑は、菌素列 X ,, 、、、 のそれ ぞれの重楽に対し、列方向に半函素間隔移動させ て(ずらして)配置されている。つまり、西希列 スの各画素間隔を1.0 (1.0ピッチ) とすると、次 段の面素列スは、各面素間隔を1.0とし、前段の 画景列Xに対して列方向に0.5画素間隔 (0.5ピッ チ)ずれている。各面楽間を行方向に延在する映 象信号線DLは、各面景列X間において、半面素 間隔分(0.5ピッチ分)列方向に延在するように 構成されている。

直兼列Xの面景を映像信号線DLに対して線対称 で配置した蓄潔で構成し、灰段の蓄潔剤を前段の 西森列に対して半面兼間隔移動させて構成するこ とにより、第8回(圓溝とカラーフィルタとを重 ね合せた状態における要部平面図)で示すように、 前段の曹操列又の所定色フィルタが形成された重 兼(たとえば、菌素列ス,の赤色フィルタRが形 成された画景)と攻段の画表列Xの同一色フィル タが形成された直兼(たとえば、直兼列入。の赤 色フィルタRが形成された菌素)とを 1.5菌素間 隔(1.5ピッチ) 羞渇することができる。つまり、 前段の直潰列Xの調業は、最っとも近便の次段の 画泉列の同一色フィルタが形成された画泉と常時 1.5 函素間隔分離隔するように構成されており、 カラーフィルタFILはRGBの三角形配置構造 を構成できるようになっている。カラーフィルタ

て、半面素間隔分しか列方向に延在しないので、 関接する映像信号線 D L と交差しなくなる。 した がって、映像信号線 D L の引き回しをなくしその 占有面積を低減することができ、又映像信号線 D L の迂回をなくし多層配線構造を廃止することが できる。

前記第4回および第8回に示す画案列 X。を選択する走査信号線 G L である。同様に、 Y i + 1。 Y i + 2 , …のそれぞれは、面案列 X i。 X , 。 …のそれぞれを選択する走査信号線 G L である。 これらの走査信号線 G L は、垂直走査回路に接続されている。

前記第3回の中央部は一直兼部分の断面を示しているが、左側は下部透明ガラス基板SUB1および上部透明ガラス基板SUB2の左側線部分で外部引出配線の存在する部分の断面を示している。右側は、透明ガラス基板SUB1およびSUB2の右側線部分で外部引出配線の存在しない部分の断面を示している。

第3回の左側、右側のそれぞれに示すシール材 SLは、核晶LCを封止するように構成されてお り、核晶対入口(回示していない)を除く透明ガ ラス基板SUB1およびSUB2の舞周囲全体に 沿って形成されている。シール材SLは、たとえ ばエポキン樹脂で形成されている。

前記上部透明ガラス基板SUB2側の共通透明

面景電低ITOは、少なくとも一個所において、 銀ペースト材SILによって、下部透明ガラス基 板SUBI側に形成された外部引出配線に接続されている。この外部引出配線は、前述したゲート 電低GT、ソース電価SDI、ドレイン電価SD 2のそれぞれと同一製造工程で形成される。

前記配向膜ORIIをよびORII、透明画系電価ITO、共通透明画素電価ITO、保護膜PSV1をよびPSV2、純粋膜GIのそれぞれの層は、シール材SLの内側に形成される。偏光板POLは、下部透明ガラス基板SUBI、上部透明ガラス基板SUBI、上部透明ガラス基板SUB2のそれぞれの外側の表面に形成されている。

この発明を適用すべき他の核晶表示装置の核晶表示部の一面素を第9A図(要部平面図)に、また同窓の左下方に示した太い実線枠Bに囲まれた部分(薄膜トランジスタ3とその周辺部)を3倍に拡大した図を第9B図に示す。

この液晶表示装置においては、液晶表示部の各 面素の関ロ率を向上することができるとともに、 に示すように、放品表示部の各面裏内の主型半導体層ASを課課トランジスタTFT1~TFT3 毎に分割して構成されている。つまり、面裏の複数に分割された課題トランジスタTFT1~TFT3のそれぞれは、独立した主型半導体層ASの 島側域で構成されている。

このように構成される画楽は、映像信号線DLLのは在する行方向に、輝源トランジスタTFT1ことができるので、輝源トランジスタTFT1ことができるので、確認にある地域で構成することができる。方形状で構成される透明画楽電によるとができる。方形状で構成される。 西瀬内における 関級する透明画楽電艦ITO間の行方向における 間級について できるので、面積に関連を低減することができるので、面積に関連を低減することができるので、面積に関

化させた場合に比べて、透明面素電価 I T O 間の 超隔面 複を低減することができるので、関口事を向上することができる。

また、透明面素電低 I T O 1 ~ I T O 3 のそれでれば、膵臓トランジスタ T F T と接続される辺と対向する反対側の辺において、行方向の次 虫のと対向する反対側の辺において、行方の次虫の むせは、膵臓トランジスタ T F T 1 ~ T F T 3 のゲート電極 G T と同様に、そのゲート電極 G T と

選択する走査信号繰りし(面兼を選択する走査信

号線 D L)と隣接する次段の走査信号線 D L を T

GLまたは映像信号線DLに対して傾斜する角度

を有する線(たとえば、45度の角度の線)で変化させる。つまり、透明菌素電弧ITOl~ITO

3のそれぞれは、走査信号様GLまたは映塩信号

巣DLと平行な異あるいは直交する様で形状を変

字形状に分岐させたがます。 一下電極 G L は、課題トランジスタエアム関) ま1の単層で構成されている。的記載は、一 力の単層で構成されている。的記載は、一 方の単層を値ITOI~ITO3のそれを登した。 表明の電極ITOI~ITO3のそれを登した。 大阪のの走査信号は、た部分を他である。 電極とし、大阪の方式では、た部分を他である。 電極としておれから分岐電容量素子)の電域としており、 電極とする。この保持客量素子Caddの誘膜は、 を構成する。この保持客量では、 を構成する。この保持ではなされていて使用される絶縁関G I と同一層で構成されている。

ゲート電低GTは、第2図等に示した液品表示装置と同様:型半導体層ASより大き目に形成されるが、この液晶表示装置では薄膜トランジスタTFT1~TFT3が独立したi型半導体層ASごとに形成されているため、各薄膜トランジスタTFTごとに大き目のパターンが形成されるとともに、分岐したゲート配線GL(g1)に連絡される。

前記保持容量業子 Cadd の他のレイアウトを据 11図(他の例の一直素を示す要部平面図)に示 し、前記第9A図および第11図に記載される選 素の等質回路を第12塁(等価回路図)に示す。 第11回に示す面素の保持容量素子 Cadd は、速 明画業電価ITO1~ITO3のそれぞれと容量 電福線の分岐させた部分(保持容量素子 Cadd の 他方の電極)との重ね合せ量を増加させ、保持容 量を増加させている。基本的には、第11回に示 す保持客量業子 Cadd と前記第9A図に示す保持 客量煮子Cadd とは同じである。 第12回におい て、前述と同様に、Casは部膜トランジスタTF Tのゲート電価G T およびソース電価 S D 1 で形 成される重ね合せ容量である。重ね合せ容量Cas の誘電体膜は絶縁膜 G I である。 C pix は透明画 兼電低IT〇(PIX)および共通透明画素電極 ITO (COM) 関で形成される液晶容量である。 液晶容量 Cpix の誘電体膜は液晶 L C、保護膜 P SV1および配向膜ORI1、ORI2である。 Vicは中点電位である。

となまとなる。

上述したように、ゲート電極GTは半導体層ASを完全に限うよう大きくされている分、ソース・ドレイン電価SD1、SD2とのオーバラップ面

前記保持容量兼子 C add の保持容量は、画表の 審込特性から、液晶容量 C pix に対して 4 ~ 8 倍 (4・C pix < C add < 8・C pix)、重ね合せ容量 C gs に対して 8 ~ 3 2 倍(8・C gs < C add < 3 2・C gs) 程度の値に設定する。 ットも解消することができる。

また、前記を変信を第1回のは のでは、

また、保持容量兼子 Cadd の他方の電極を単層の第1 導電膜 g 1 で構成し、アルミニウム膜である 第2 導電膜 g 2 を構成しないことにより、アルミニウム膜のヒロックによる保持容量兼子 Cadd の他方の電極と一方の電極との短絡を防止することができる。

前記保持容量表子 Cadd を構成するために重ね

個ITOが断級しないように、第1週電線 d 1 および第2項電膜 d 2 で構成された島保建が設けられている。この島保建は、透明面無電腦 I T O の面積(関ロ率)を低下しないように、できる張り小さく構成する。

このように、前記保持容量業子Cadd の一方の電価とその調電体膜として使用される絶縁器GIIとの間に、第1運電膜は1とその上に形成なかつで、第1運電膜は2とで形成ななかって地域が小さい第2運電域は2とで形成な電膜は3月では最大が小さい第2運電機は2から露出する量ができることができるので、保持容量業子Cadd の一方の電価を接着ので、保持容量業子Cadd ののに保持容量素子Cadd ので、保持容量素子Cadd ので、保持容量素子Cadd ので、保持容量素子Cadd ので、保持容量素子Cadd のではないできるので、保持容量素子Cadd の一方の電価を接着ので、保持容量素子Cadd のでを量素子Cadd のではないできるので、保持容量素子Cadd の一方の電価を接着できるので、保持容量素子Cadd の一方のできるので、保持容量素子Cadd の一方のではないできるので、保持容量素子Cadd の一方のではないできるので、保持容量素子Cadd の一方のではないできるので、保持容量素子Cadd の一方のではないできるので、保持容量素子Cadd の一方の

とにより、最終段の容量電福線は外部引出配線の一部の導電層と一体に構成することができ、しかも共通透明面素電極ITOは前配外部引出配線に接続されているので、簡単な構成で最終段の容量電極線を共通透明面素電極ITOに接続することができる。

このように、容量電極線の最終段を前記商素の 共通透明国業電極(V cos) ITO に接続するこ

(Cgs+Cpix+Cadd) をCとすると、次式のようになる。

 $\Delta V_1 = -(C_{\xi S}/C) \cdot V_2$

 $\Delta V_1 = + (C_{ab}/C) \cdot (V_1 + V_2) - (C_{add}/C) \cdot V_2$ $\Delta V_2 = -(C_{ab}/C) \cdot V_1 + (C_{add}/C) \cdot (V_1 + V_2)$ $\Delta V_4 = -(C_{add}/C) \cdot V_1$

ここで、走査信号線 G L に印加される駆動電圧が充分であれば(下記 【注】 参照)、被品しC に加わる直流電圧は、次式で表される。

 Δ V。+ Δ V。=(Cadd·V 2 - Cgs·V 1)/C このため、Cadd·V 2 = Cgs·V 1 とすると、被 品 L C に加わる直流電圧は 0 になる。

【注】時別 t、、t。で走査線 V i の変化分が中点電位 V lcに影響を及ぼすが、t。~t。の期間に中点電位 V lcは信号線 X i を通じて映像信号電位と同じ電位にされる(映像信号の十分な書き込み)。被品 L C にかかる電位は禪願トランジスタ T F T のオフ 期間 がオン期間 より圧倒 的に長い)。したがって、被品 L C にかかる 直流

はラインごとに極性が反転し、特価信号をのもの による直流分は零とされている。

つまり、直流相段方式は、重ね合せ容量C Essによる中点電位 V I cの引き込みによる低下分を、保持容量ではないないでは、変なるにはないでは、では、できる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というできる。というでは、できる。というでは、では、これに伴って保持容量を大きくすればよい。

この直流相殺方式は、第15回(液晶表示部を示す等価回路図)で示すように、初段の走査信号 線GL(または容量電極線)を最終度の容量電極線(または走査信号線GL)に接続することによ

程における要部平面図、第18回は第16図に示 した液晶表示装置の液晶表示部とシール部周辺部 の断面図、第19図は第16図に示す囲業とブラ ックマトリックスパターンとを重ね合せた状態を 示す平面図である。この液晶表示装置においては、 クロムからなる第1導電膜g1によって走査信号 経GLの第1層、ゲート電極GTおよび保持容量 兼子Cadd の電極が形成されており、走査信号線 G L の第1層と保持容量素子 C add の電価膜とが 男1導電膜ェ1で一体に形成されている。また、 走査信号線GLの映像信号線DLとの交差部にお ける第1導電膜 g 1の幅は他の部分の幅より狭く、 走査信号線GLの映像信号線DLとの交差部にお ける第1導電膜g1の幅は10[44]であり、他の部 分の幅は70[mm]である。さらに、保持容量素子C add の電極膜が走査信号線GIに沿って設けられ、 透明商業電福ITOの築部が走査信号線GLと直 角に設けられている。また、走査信号級GLの第 2層はアルミニウム合金からなる第2導電額 g 2 によって構成されている。すなわち、走査信号様

県との接続は、液晶表示部内の内部配縁あるいは 外部引出配線によって行なう。

このように、被品表示装置は、初段の走空信号線 G L を最終限の容量電極線に接続することにより、走空信号線 G L および容量電極線の全べてを垂直走空回路に接続することができるので、直流とができる。この結果、被品 L C に加わる 面流 成分を促減することができるので、低品 L C の寿命を向上することができる。

第16回はこの発明に係るアクティブ・マトリックス方式のカラー液晶表示装置の液品表示で要のである。 第17 a 回は第16回のB-B切断線で切った部分の断面回、第176回に第16回のC-C切断線で切った部分の断面回、第176回のC-C切断線で切った部分の断面

られているから、保持容量素子でedd の電振護を 走査信号線GLから分岐させた場合と比較して、 関ロ率が大きくなるので、蓄像が明るくなる。さ らに、上部透明ガラス基板SUB2の走査信号線 GL、映像信号線DL、薄膜トランジスタTFT に対応する部分にブラックマトリックスパターン BMが設けられているから、高素の蝦蛄が明瞭に なるので、コントラストが向上するとともに、外 部の自然光が薄膜トランジスタTFTに当たるの を防止することができる。また、走査信号線GL の第1層、ゲート電価GTおよび保持容量素子C add の電価膜をITO膜により構成した場合には、 アルミニウム合金からなる第2導電膜g2によっ て走査信号線GLの第2層を形成すると、第2選 **電膜g2をエッチングするとき、走査信号級GL** に電圧を印加したときに、電池反応によりITO

る男 2 導 電源 g 2 によって走空信号線 G L の第 2 履を形成したとしても、 第1導電額 g 1 が溶解す ることはない。さらに、走査信号線GLの第1次、 ゲート電極GTおよび保持容量素子 Cadd の遺極 額をITO膜により構成した場合には、ITO根 により面景の韓邦を形成することができないのに 対して、クロムからなる第1選電膜g1によって 走変信号線GLの第1層、ゲート電極GTおよび 保持容量搬子 Cadd の電極膜を形成した場合には、 類1導電膜g1により画素の輪郭を形成すること ができるので、ブラックマトリックスパターンB Mのアライメントずれがあったとしても、画者の 輸算が不明瞭にはならず、コントラストが低下す ることはない。また、ゲート第子、ドレイン第子 の最上膜が第3導電膜d3によって構成されてい るから、ゲート端子、ドレイン端子とTABとの

登続がよい。さらに、映像信号線DLにおいた全に 第2導電膜 d 2 が第3導電膜 d 3 によって完全に 使われているから、アルミニウムホイスカの発生 が抑制されるので、保護鎮PSV1にピンホール が生ずることはない。また、保護膜PSV1の下 に第3導電膜 d 3 が設けられているから、電圧差 のあるところで導電膜が腐食されるいわゆる電食 を防止することができる。

つぎに、腹厚が1000[太]のアルミニウムーパラジ ウム (Pd). アルミニウムーシリコン. アルミ ニウムーシリコンーチタン (Ti) 、アルミニウ ムーシリコンー網(Cu)等からなる第2導電膜 g2をスパッタリングにより設ける。つぎに、エ ッチング液としてリン酸と硝酸と酢酸との混酸を 使用した写真触刻技術で第2選載膜 g 2 を選択的 にエッチングすることにより、走査信号線GLの 鬼2層を形成する。つぎに、ドライエッチング袋 置にSF。ガスを導入して、シリコン等の残渣を 除去したのち、レジストを除去する。つぎに、ブ ラズマ C V D 装置にアンモニアガス、シランガス、 窒素ガスを導入して、膜厚が3500[人]の窒化シリ コン膜を設けたのち、プラズマCVD装置にシラ ンガス、水素ガス、ホスフィンガスを導入して、 腰厚が2100[人]の主型非晶質シリコン膜を設け、 関序が300[A]のN*型シリコン膜を設ける。つ ぎに、ドライエッチングガスとしてSF。、 CC8。 を使用した写真館刻技術でN^型シリコ ン展、主型非晶質シリコン膜を選択的にエッチン

よって、絶、腹GIを形成する。つぎに、レジス トを除去したのち、腹厚が 600[人]のクロムから なる第1導電額d1をスパッタリングにより形成 する。つぎに、写真触刻技術で第1導電膜d1を 選択的にエッチングすることにより、映象信号線 DL、ソース電板SD1、ドレイン電低SD2の 第1月を形成する。つぎに、レジストを除去する 前に、ドライエッチング装置にCC1。、SF。 を導入して、N・型シリコン膜を選択的にエッチ ングすることにより、N・型半導体層d0を形成 する。つぎに、レジストを除去したのち、O。ア ッシャーを1分間行なう。つぎに、腹厚が3500 [人]のアルミニウムーパラジウム、アルミニウム ーシリコン、アルミニウムーシリコンーチタン、 アルミニウムーシリコン一嗣等からなる男2週電 腰d2をスパッタリングにより設ける。つぎに、

以上、この発明を上記実施例に基づき具体的に

設明したが、この発明は上記実施例に規定される ものではなく、その要旨を追配しない範囲におい て種々変更可能であることはもちろんである。

たとえば、この発明は核晶表示部の各面資用を2分割あるいは4分割した核晶表示装置がある。直通まりううとができる。ただし、面面ので、上述面がよりうりでなると、関ロである。まる。は一ト電子である。は、トに関係を受けている。は、アートでは、アーンが、上に関係を示したが、上に関係を示したが、上に関係を示したが、上に関係を示したが、上に関係を示したが、上に関係を示したが、上に関係を示したが、上に関係を示したが、上に関係を表して、クグ構造である。

〔発明の効果〕

、以上説明したように、この発明に係る液晶表示 装置においては、走査信号線を構成する導電膜を 不透明金属膜で形成しているから、走査信号線の 抵抗が小さいので、画楽電価への信号書き込みが できなくなることがない。また、走査信号線の映 像信号線との交差部における不透明金属膜の幅を他の部分の幅より狭くしているから、走査信号線と映像信号線との交差部における走査信号線と映像信号線との重なり面積が小さくなるので、走査信号線GLと映像信号線DLとの間のショートが少なくなり、歩母まりがよい。

また、この発明に係る核晶表示装置においては、保持容量素子の電極膜を走査信号線に沿って設け、 面素電極の端部を走査信号線と直角に設けている から、関ロ率が大きくなるので、画像が明るくな る。

このように、この発明の効果は顕著である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は第16回に示す函素の所定の製造工程における要部平面回、第2回はこの発明を適用すべきアクティブ・マトリックス方式のカラー被基金示数量の液晶表示部の一面素を切った部分でである。第3回は第2回の『一』切断線で切った部分である。第4回は第2回に示す面で、第3回にある。第4回要部平面回、第5

ティブ・マトリックス方式のカラー液晶表示装置 の抵益表示部の一直兼を示す更命平面図、第9B 図はその一部拡大図、第10図は上記のアクティ ブ・マトリックス方式のカラー液晶表示装置の液 晶表示部を示す等価回路図、第11回は第9A図 に示す事者と異なるレイアウトの一語者を示す要 部平面図、第12回は第9A図、第11回のそれ ぞれに記載される重測の等価回路図、第13回は 直沒相殺方式による走査信号珠の駆動電圧を示す タイムチャート、第14回、第15回はそれぞれ 類9A図、第11図に示したアクティブ・マトリ ックス方式のカラー液晶表示装置の液晶表示部を 示す等類回路図、第16回はこの発明に係るアク ティブ・マトリックス方式のカラー液晶表示装置 の液晶表示部の一直素を示す夏部平面図、第17 a囡は第16囡のB-B切断線で切った部分の断

マトリックスパターンとを重ね合せた状態を示す 平面図である。

SUB…透明ガラス基板

G L ··· 走查信号線

DL…映像信号级

G I ··· 絶錄膜

G T …ゲート電揺

AS…·i型半導体層

SD…ソース電福またはドレイン電福

PSV…保護膜

LS… 建光膜

LC…液基

TFT… 薄頭トランジスタ

ITO(COM)…透明菌素遺植

g, d…這意應

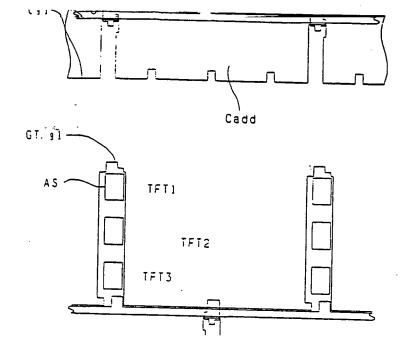
Cadd …保持容量素子

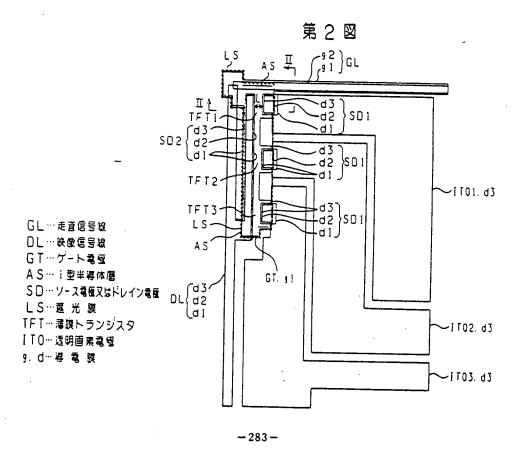
Cgs…重ね合せ容量

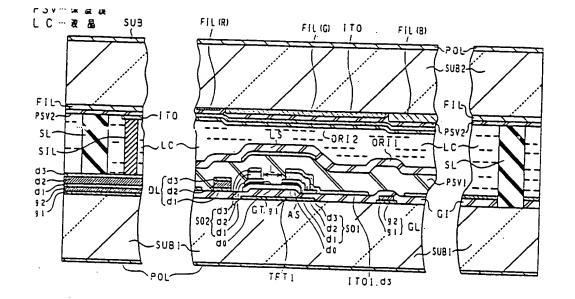
Cpix…被品容量

В М … ブラックマトリックスパターン

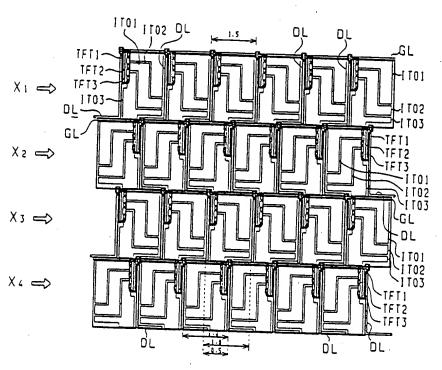
代理人 弁理士 中 村 鏡 之 助

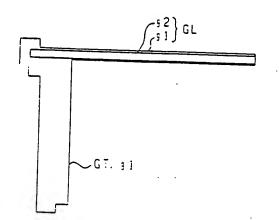


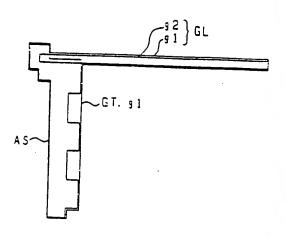


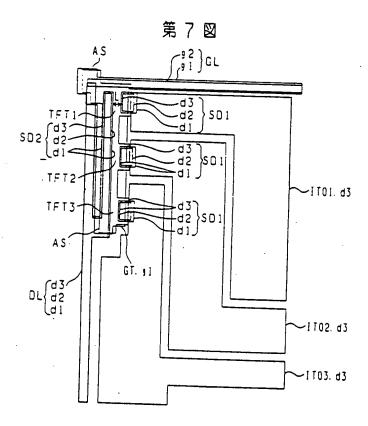


第 4 図

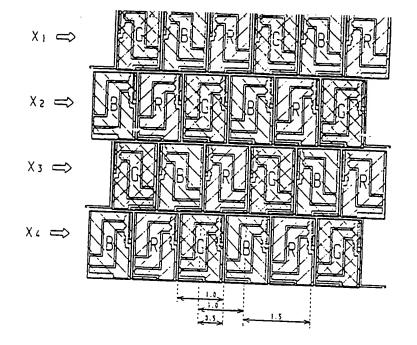


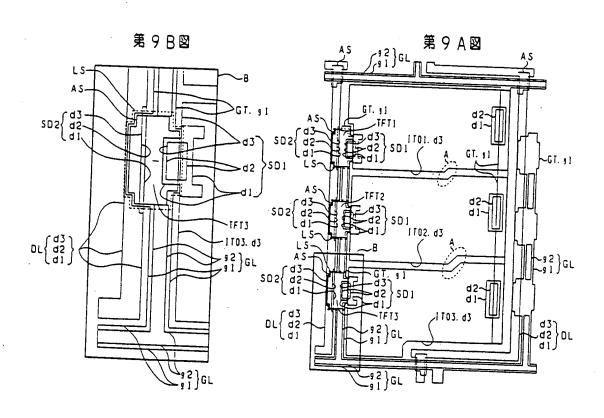


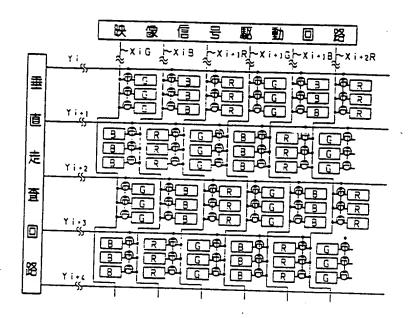


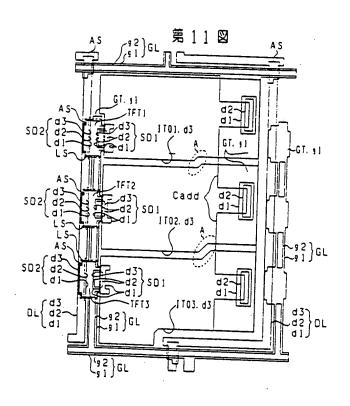


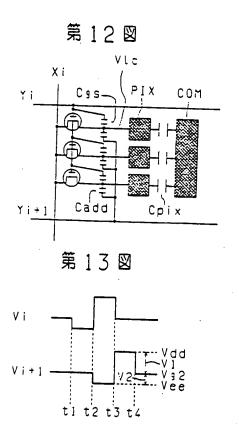
-285-

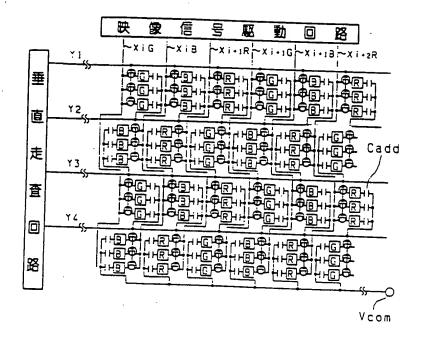




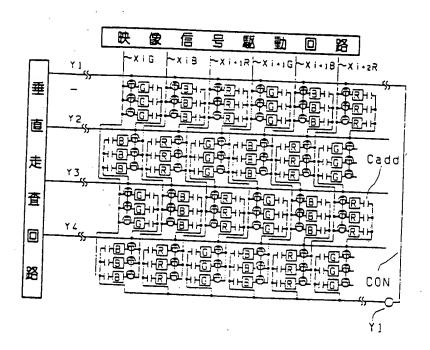








第15図



GL (12)

di d2

c
3m

Cadd

AS

TFT1

SD2 (d2)

d1 (d2) SD1 | TO2. d3

U d1 | TFT2

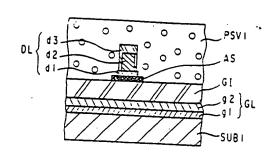
OL (d3)

OL (d3)

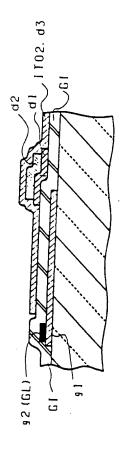
OL (d3)

OL (d3)

第172図



第176図



第19四

